PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-088308

(43) Date of publication of application: 23.03.1992

(51)Int.CI.

G02B 6/42

(21)Application number: 02-204761

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

01.08.1990

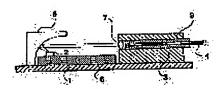
(72)Inventor: MATSUMOTO KENGO

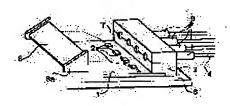
(54) LIGHT RECEIVING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain higher coupling efficiency with an easier assembling stage by using a paraboloidal mirror or paraboloidal mirror of revolution as a reflecting mirror and simultaneously providing collimating lens near the exiting end face of optical fiber.

CONSTITUTION: The light exited from the end face of the optical fiber 4 is collimated by the collimating lens 7 to collimated beams of light. The collimated beams of light are made incident in parallel with the major axis of the paraboloidal mirror 8 or the paraboloidal mirror of revolution and are extremely efficiently converged to the focus thereof. All the incident light rays in parallel with the major axis of the paraboloidal mirror 8 are converged to a focus and, therefore, the positioning of the optical system consisting of the optical fiber 4 and the collimating lens 7 and the reflecting mirror 8 is extremely easy. Namely, the optical fiber 4 and the light receiving element 2 are extremely efficiently coupled if the positioning of the light receiving plane of the light





receiving element 2 and the focus of the reflecting mirror 8 is exactly executed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

9日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平4-88308

- 4°

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)3月23日

G 02 B 6/42

7132-2K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

母発明の名称 受光デバイス

②特 顧 平2-204761

②出 頭 平2(1990)8月1日

20発明者 松元

43 4五

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

加出 頤 人 住友電気工業株式会社

⑫代 理 人 弁理士 越 場 !!

明細書

1. 発明の名称

受光デバイス

2. 特許請求の範囲

実装面と受光面とが平行になるように基板上に 実装された受光素子と、少なくとも端部近傍が前 記実装面と平行になるように装荷された光ファイ パと、前記光ファイバの端面から出射した光が前 記受光素子の受光面へ入射するように配置された 反射鏡とを備える受光デバイスにおいて、

前記反射線が、前記実装面に平行な長軸を有する放物面鏡または回転放物面鏡であり、

前記光ファイバの端部と前記反射観との間に配置され、前記光ファイバからの出射光が前記反射 鏡の長軸に平行になるような特性を有するコリメ ートレンズを備え、

前記受光素子の受光面が、前記反射鏡の焦点に 位置するように構成されていることを特徴とする 受光デバイス。

3. 発明の詳細な説明

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

産業上の利用分野

本発明は受光デバイスに関する。より詳細には、 本発明は、光ファイバを伝播してきた光を受光素 子と効率良く結合するための受光デバイスの新規 な構成に関する。

従来の技術



特開平4-88308 (2)

一方、受先デバイスとしての周波数特性改善のためには、受光素子の受充面をなるべく小さくして電気容量を抑制する必要がある。ので、平面実装型の受光デバイスにおいては、受光素子に対して導波光を如何に効率良く結合するかが重要な課題となっている。

第2図(a)およびいは、上述のような課題を解決 するために提案されている受光デバイスの構成を 示す図である。

第2図(a)に断面図を以って示すように、この受 光デバイスは、基板 1 上に装荷された受光素子 2 と、支持部材 3 により増部を保持された光ファイ バ 4 とを、凹面反射鏡 5 を介して光学的に結合す るものであり、各部材は、基合 6 上に固定されて いる。

受光素子 2 は、受光面を上方に向けて基板 1 上に実装されており、実際にはこの受光素子 2 と接続されている電気回路もこの基板 1 上に実装されている。光ファイバ 4 は、少なくともその端部近傍が基板と平行になるように、支持部材 3 により

所定の高さに保持されている。凹面反射線5は、 光ファイバ4の端面から出射された光を受光素子 2の受光面に導くような角度で傾斜して配置され ていると同時に、光ファイバの端面で拡散する光 が、受光面に収束するような曲率を有している。 第2図(2)は、第1図(2)に示した受光デバイスの 一部分解斜視図である。

同図に示すように、一般的な受光デバイスでは、基板1上には複数の受光素子2が1列に実装されており、また、これらの受光素子2と結合される光ファイバ4も、受光素子に対応して複数の光ファイバが配列されている。これらの受光素子2および光ファイバ4に対して、凹面反射鏡5は1つの部材で構成されており、その両端に装着された支持部材5 a によって基板1または基合6上に装荷されている。

発明が解決しようとする課題

ところで、上述のような従来の構成の受光デバイスは、実際には必ずしも結合効率が高くない。 何故ならば、従来の受光デバイスにおいては、

光ファイバ4の端面から出射された光が凹面反射 競5によって受光案子2の受光面に収束されるこ とが期待されている。しかしながら、実際には、 光ファイバ4の端面から出射する光は拡散してい るので、凹面反射鏡5の焦点に光が収束されるわ けではない。従って、実際に出射光が収束する位 置に受光素子2の受光面を一致させることは非常 に因無である。

また、凹面反射鏡 5 の反射面を、回転楕円鏡とすることも提案されているが、この場合は、光ファイバ4 の出射端と受光素子 2 の受光面とをいずれも回転楕円鏡の焦点に精度良く配置する必要があり、特に、複数の受光素子と光ファイバとを結合する場合にはその位置合わせは極めて困難である。

更に、上述のような従来の受光デバイスでは、 各部材の相対位置の僅かな変化で結合効率が低下 するので、特に連続使用時には、各部材の熱膨張 等によって結合効率が経時に劣化する場合がある。

そこで、本発明は、上記従来技術の問題点を解

決し、より高い結合効率を、より容易な組立て工程によって実現し得る新規な受光デバイスの構成を提供することをその目的としている。

<u>課題を解決するための手段・</u>

特開平4-88308(3)

作用

本発明に係る受光デバイスは、反射鏡として放 物面鏡または回転放物面鏡を使用すると同時に、 光ファイバの出射端面近傍に配置されたコリメー トレンズを備えていることをその主要な特徴とし ている。

即ち、本発明に係る受光デバイスにおいては、 光ファイバの端面から出射された光は、コリメートレンズにより平行光線となる。この平行光線は、 放物面鏡または回転放物面鏡に対して、その長軸 に平行に入射し、その焦点に極めて効率良く収束 される。

ここで、放物面観の長軸に平行に入射した光は 全て焦点に収束されるので、光ファイバおよびコ リメートレンズからなる光学系と反射観との位置 合わせは非常に容易である。即ち、受光素子の受 光面と反射観の焦点との位置合わせさえ正確にな されていれば、光ファイバと受光素子とは極めて 効率良く結合される。

以下、図面を参照して本発明をより具体的に説

明するが、以下の開示は本発明の一実施例に過ぎず、本発明の技術的範囲を何ら限定するものではない。

実施例

第1図(a)は、本発明に従って構成された受光デ バイスの具体的な構成例を示す断面図である。

同図に示すように、この受光デバイスは、基板 1上に実装された受光素子 2 と、放物面観 8 と、 光ファイバ 4 の遠部に装着されたフェルール 9 を 保持するための支持部材 3 とを基合 6 上に装荷し て構成されている。尚、この受光デバイスでは、 光ファイバ 4 の端部に装着されたフェルール 9 を 支持部材 3 により固定することにより、光ファイバ 4 端部が位置決めされる構成となっている。

また、支持部材3の端部には、コリメートレンズ7が備えられており、光ファイバ4から出射した光は、コリメートレンズ7を介することによって、基板1の表面に平行に進行して放物面鏡8に照射される。放物面鏡8は、その反射面の形成する放物面の長軸が基板1と平行になるように設置

されている。受光素子 2 は、その受光面が放物面 鏡 8 の焦点に位置するように配置されている。

第1図(b)は、第1図(a)に示した受光デバイスの 一部分解斜視図である。

同図に示すように、この受光デバイスでは、基 板1上には複数の受光素子2が1列に実装される おり、また、これらの受光素子2と結合の光 ファイバ4も、受光素子に対応して複数の光 オファイバ4の光素子に対応して複数の光 着されたフェルール9は、コリメートレンズの 共に支持部材3に挟持されている。これらの 実子2 および光ファイバ4に対して、放物 は、その両端に装着された支持部材8 aによって 基合6上に装荷されている。

以上のように構成された受光デバイスにおいては、第1図(A)に示すように、光ファイバ4から導入された光が、コリメートレンズ?によって基板1に平行な光線となり、更に、放物面観8によってその焦点に収束される。前述のように、受光素子2の受光面は、放物面観8の焦点に配置されて

おり、光ファイバ4から出射された光は、極めて 高効率に受光面に入射する。

このような本発明に係る受光デバイスの独特の 機能により、超立て時の概芯精度を緩和できる上 に、部品の熱膨張等による結合効率の劣化を軽減 することができる。

特閒平 4-88308 (4)

発明の効果

以上説明したように、本発明に係る受光デバイ スにおいては、光ファイバの端面から出射された 光がコリメートレンズにより平行光線になり、こ の平行光線は、放物面鏡または回転放物面鏡によ り極めて効率良く受光素子に収束される。

また、長軸に平行な構成を全て焦点に収束する という放物面貌または回転放物面鏡の特性により、 光ファイバの位置決め精度が疑い。従って、実質 的な生産性が高い上に、動作中の部材の熱膨張等 により結合効率が廉価することが少ない。

このような種々の特徴を有する本発明に係る受 光デバイスは、特に平面実装型の受光デバイスに 効果的に適用することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)および(b)は、本発明に係る受光デバイ ズの具体的な構成例を示す断面図であり、

第2図(a)および(b)は、従来の受光デバイスの構 成を示す図である。

〔主な参照番号〕

1・・・基板、 2・・・受光素子、

3、5a・・・支持邸材、4・・・光ファイバ、

5・・・凹面反射鏡、 6 ・・・基合、

7・・・コリメートレンズ、

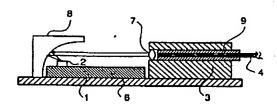
8・・・放物面鏡(回転放物面鏡)、

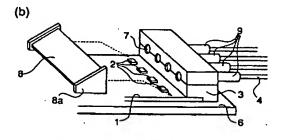
9・・・フェルール

特許出顧人 住友電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 越 場

第1図

(a)

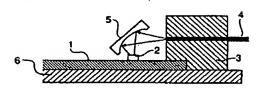


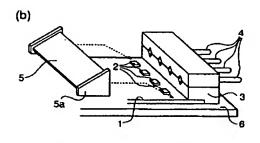


- 2....受光素子
- 3....支持部材 4....光ファイバ
- 6....基台 7....コリメートレンズ
- 8....放物面鏡
- 9....フェルール

第2図

(a)





- 母光素子
- 3....支持部材
- 4....光ファイバ
- 5....凹面返射鏡
- 6....基台